

การเตรียมฟิล์มบางเลดโททานेतที่ดัดแปรด้วยแคลเซียมโดยวิธีโซล-เจลด้วยไทรออล



นางสาวนิตยา แก้วแพรง

ศูนย์วิทยทรัพยากร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิก ภาควิชาวัสดุศาสตร์


คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2545

ISBN 974-17-1056-9

ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

FABRICATION OF CALCIUM MODIFIED LEAD TITANATE THIN FILMS
USING TRIOL SOL-GEL ROUTE.



Miss Nittaya Keawprak

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Science in Ceramic Technology

Department of Materials Science

Faculty of Science

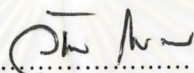
Chulalongkorn University

Academic Year 2002

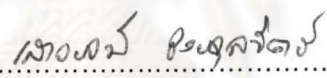
ISBN 974-17-1056-9

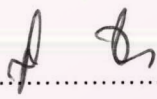
หัวข้อวิทยานิพนธ์	การเตรียมฟิล์มบางเลดไททาเนตที่ดัดแปรด้วยแคลเซียม โดยวิธีโซล-เจลด้วยไทรอกอล
โดย	นางสาวนิตยา แก้วแพรง
สาขาวิชา	เทคโนโลยีเซรามิก
อาจารย์ที่ปรึกษา	รองศาสตราจารย์ ดร. สุพัตรา จินาวัดมน์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม	ดร. สุทธิพร ชิวสารณ์

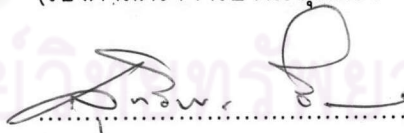
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้รับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาโท



..... คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย โพธิ์พิจิตร)

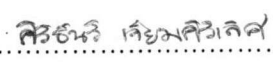
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์


..... ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์ เสาวรณ ชัยจุลจิตร)


..... อาจารย์ที่ปรึกษา
(รองศาสตราจารย์ ดร. สุพัตรา จินาวัดมน์)


..... อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
(ดร. สุทธิพร ชิวสารณ์)


..... กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ไพพรรณ สันติสุข)


..... กรรมการ
(อาจารย์ ดร. ศิริรัตน์ เจียมศิริเลิศ)

นิตยา แก้วแพรง : การเตรียมฟิล์มบางเลดไททาเนตที่ดัดแปรด้วยแคลเซียมโดยวิธีโซล-เจล
ด้วยไตรออล (FABRICATION OF CALCIUM MODIFIED LEAD TITANATE THIN
FILMS USING TRIOL SOL-GEL ROUTE) อ.ที่ปรึกษา : รศ.ดร. สุพัทธรา จินาวัดน์,
อ.ที่ปรึกษาร่วม : ดร. สุทธิพร ชิวสารณ์, 117 หน้า ISBN 974-17-1056-9

ระบบโซล-เจลแบบไตรออลเพื่อผลิตฟิล์มบางดัดแปรเลดแคลเซียมไททาเนต
($Pb_{1-x}Ca_xTiO_3$, $x = 0.15, 0.24$) สารโซลเตรียมจากรีฟลักซ์ของสารตั้งต้น ได้แก่
เลดอะซีเตต แคลเซียมไนเตรต ไททาเนียม ไดไอโซโพรพอกไซด์ บิสอะซีติลอะซีโตนและ
1,1,1-ทริสไฮดรอกซีเมทิลโพรเพน สารโซลถูกเจือจางด้วยเมทานอลและเคลือบบนแผ่นรอง
ชนิดซิลิกอนเคลือบแพลททินัม ($100Si/SiO_2/Ti/Pt_{(111)}$) เพื่อผลิตฟิล์มบางโดยวิธีการ spin-
coating ฟิล์มที่มีคุณภาพดีเตรียมได้จากขั้นตอนการอบที่อุณหภูมิประมาณ 80 องศา
เซลเซียส ตามด้วยการเผาที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส จนเกิดเฟสเดียวของโครงสร้าง
สารประกอบเปอร์อฟสไกต์ การวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเครื่อง FTIR แสดงคุณลักษณะของ
สาร by-product ประกอบด้วย ไอโซโพรพานอล ไอโซโพรพิลอะซีเตต และโซลตั้งต้น
ประกอบด้วยทั้งอะซีติลอะซีโตน ฟิล์มที่เคลือบ 1 ชั้น หนาถึงประมาณ 1.1 ไมครอน
สามารถเตรียมได้จากโซลที่มีความเข้มข้น 0.9 โมลาร์ ความสัมพันธ์ระหว่างโพลาริเซชัน
และสนามไฟฟ้าแสดงที่ฟิล์ม 1 ชั้นของ $Pb_{1-x}Ca_xTiO_3$ มีความหนาประมาณ 0.5 ไมครอน
ถูกตรวจวัดที่อุณหภูมิห้องด้วยความเข้มสนามไฟฟ้า 300 kVcm^{-1} จะให้ค่า P_r เท่ากับ
 $6 \mu\text{C/cm}^2$ และค่า E_c เท่ากับ 116 kV/cm สำหรับ $x = 0.15$ ส่วน P_r เท่ากับ $6 \mu\text{C/cm}^2$
และค่า E_c เท่ากับ 118 kV/cm เมื่อ $x = 0.24$ และการเคลือบฟิล์ม 2 ชั้นที่ $x = 0.15$ ให้
ความหนาประมาณ 1 ไมครอน จะให้ค่า P_r เท่ากับ $6 \mu\text{C/cm}^2$ และค่า E_c เท่ากับ 71
 kV/cm

ภาควิชา วัสดุศาสตร์
สาขาวิชา เทคโนโลยีเซรามิก
ปีการศึกษา 2545

ลายมือชื่อนิตยา.....
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา.....
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม.....

4272319423 : MAJOR CERAMIC TECHNOLOGY

KEY WORD : SOL-GEL / TRIOL / LEAD CALCIUM TITANATE

NITTAYA KEAWPRAK : FABRICATION OF CALCIUM MODIFIED LEAD TITANATE THIN FILMS USING TRIOL SOL-GEL ROUTE.

THISIS ADVISOR : ASSOC. PROF. SUPHATRA JINAWATH, Ph.D. THISIS

COADVISOR : SUTHIPORN CHEWASATN, Ph.D. 117 pp. ISBN 974-17-1056-9

A triol-based sol-gel system was modified to fabricate thin films of lead calcium titanate ($\text{Pb}_{1-x}\text{Ca}_x\text{TiO}_3$, $x = 0.15, 0.24$). The precursor sols were prepared from the refluxed starting reagents of lead acetate, calcium nitrate, titanium diisopropoxide bisacetylacetonate and 1,1,1-tris(hydroxymethyl)propane. The sols was diluted with methanol and deposited on platinised silicon substrate ($((100)\text{Si}/\text{SiO}_2/\text{Ti}/\text{Pt}_{(111)})$) to produce thin films by spin coating. The best quality films were made by pre-fired at 80°C and then firing at a temperature of 500°C to induce crystallisation to the perovskite phase. Preliminary characterization of by-product and sol precursor by FTIR suggested that the by-product consisted of isopropanol isopropylacetylacetonate and acetylacetonate substance were found in sol precursor. Uncracked single-layer films of Ca-PT ($x = 0.15$) with thickness up to $\sim 1.1 \mu\text{m}$ could be prepared from 0.9 M sols. The polarization-electric field response exhibited that a single layer of $\text{Pb}_{1-x}\text{Ca}_x\text{TiO}_3$ films with $\sim 0.5 \mu\text{m}$ thick, measured at 300 kVcm^{-1} gave P_r value of $6 \mu\text{C/cm}$ and E_c value of 116 kV/cm at $x = 0.15$ and P_r value of $6 \mu\text{C/cm}^2$ and E_c value of 118 kV/cm at $x = 0.24$. The film coated 2 layers at $x = 0.15$ with $\sim 1 \mu\text{m}$ thick gave P_r value of $6 \mu\text{C/cm}^2$ and E_c value of 71 kV/cm .

Department Materials Science

Field of study Ceramic Technology

Academic year 2002

Student's signature.....*N. Keawprak*

Advisor's signature.....*Supatra*

Co-advisor's signature.....*S. Chewasatn*

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์เล่มนี้สำเร็จได้ด้วยความช่วยเหลืออย่างยิ่งของ รศ.ดร. สุพัตรา จินาวัฒน์ และ ดร. สุทธิพร ชิวสาธน์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งกรุณาให้คำปรึกษา คำแนะนำ และข้อคิดเห็นต่างๆในการวิจัยด้วยดีตลอดมา ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกท่านที่ให้ข้อเสนอแนะ และตรวจแก้ไขวิทยานิพนธ์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ขอขอบพระคุณท่าน ผวท. ท่านรอง ผวท.บริการ นางลดาวัลย์ โชติมงคล ท่าน รอง ผวท. วิจัย นางนงลักษณ์ ปานเกิดดี ที่ให้การสนับสนุนการศึกษาครั้งนี้ และขอขอบคุณฝ่ายเทคโนโลยีวัสดุ ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ ผวท. ที่ให้การสนับสนุนการทำงานในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สารเคมี สถานที่ดำเนินการวิจัย และอำนวยความสะดวกในการใช้เครื่องมือทดลองและวิเคราะห์ทดสอบตลอดโครงการ งานวิจัยนี้สามารถสำเร็จลุล่วงด้วยดี

ขอขอบพระคุณ ดร. ชุตินา เอี่ยมโชติชวลิต ดร. ศิริพร ลาภเกียรติถาวร ดร. สุเมธ ภูมิอภิรดี และ ดร.สนอง เอกสิทธิ์ ที่กรุณาให้ข้อเสนอแนะและช่วยเหลือด้วยดีตลอดมา ขอขอบคุณ คุณเฉลิมชัย จีระพันธ์ คุณชুমพล บุษบก คุณชนินทร์ สุหรัยนาค คุณสมศรี ทวีถาวร ตลอดจน เพื่อน ๆ พนักงานในฝ่ายเทคโนโลยีวัสดุทุกคนที่คอยให้กำลังใจและคำปรึกษาที่ดีตลอดมา

ขอขอบคุณเพื่อน ๆ ปริญญาโททุกคนที่คอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือในด้านข่าวสาร และอำนวยความสะดวกในการติดต่อกับมหาวิทยาลัยด้วยดี

ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดาและญาติ ๆ ที่ให้ความสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการศึกษาโดยตลอด

สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ให้การสนับสนุนด้านการเงินด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยของบัณฑิตวิทยาลัย

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญ.....	ช
สารบัญตาราง.....	ญ
สารบัญรูป.....	ฎ
บทที่ 1 บทนำ.....	1
บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	3
2.1 เฟอร์โรอิเล็กทริกซิติ.....	3
2.2 โครงสร้างและสมบัติของเลดไททานेट (PbTiO ₃).....	7
2.3 เลดไททานेटกับสารตัวเติม.....	9
2.4 การใช้ประโยชน์จากฟิล์มบางที่ใช้สารตั้งต้น (PbTiO ₃).....	12
2.5 การผลิตฟิล์มบางเฟอร์โรอิเล็กทริก.....	15
2.5.1 เทคนิคการเคลือบทางกายภาพ (Physical Techniques).....	15
2.5.2 เทคนิคการเคลือบทางเคมี (Chemical Techniques).....	16
2.6 กระบวนการโซล-เจล (Sol-gel).....	18
2.6.1 สารตั้งต้น (Precursor).....	20
2.6.2 การเกิดเจล (Gelation).....	23
2.6.3 การขึ้นรูปฟิล์มบาง (Forming).....	23
2.6.4 กระบวนการทำเจลให้แห้ง (Drying).....	25
2.6.5 การเผาซินเตอร์ (Sintering).....	26
2.6.6 กระบวนการโซล-เจลสำหรับฟิล์มบาง PbTiO ₃	26
บทที่ 3 การทดลอง.....	32
3.1 สารเคมีที่ใช้ในการทดลอง.....	32
3.2 เครื่องมือและอุปกรณ์.....	32
3.3 การเตรียมสารละลายโซล.....	33
3.3.1 การเตรียมโดยวิธีไดออล (Diol route).....	33

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
3.3.2 การเตรียมโดยวิธีไทรออล (Triol route).....	37
3.4 การเตรียมฟิล์มบาง.....	39
3.5 การศึกษาสมบัติทางเคมี ทางกายภาพและทางไฟฟ้าของวัสดุ.....	41
3.5.1 หมู่ฟังก์ชันของสารโดยใช้เทคนิค FTIR.....	41
3.5.2 การศึกษาลักษณะกายภาพทั่วไปของฟิล์ม.....	42
3.5.3 การศึกษาลักษณะของเฟส.....	42
3.5.4 อิทธิพลความร้อนต่อการเปลี่ยนแปลงของเจล.....	43
3.5.5 การศึกษาลักษณะของจุลโครงสร้าง.....	43
3.5.6 การศึกษาสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุ.....	43
บทที่ 4 ผลการทดลองและวิจารณ์ผล	45
4.1 การเตรียมซิล.....	45
4.1.1 ผลการเตรียม Ca-PT โดยกระบวนการไทรออล	45
4.1.2 ผลการเตรียม Ca-PT โดยกระบวนการไดออล.....	51
4.2 ผลการผลิตฟิล์มบางและคุณภาพ.....	59
4.2.1 กระบวนการไทรออล.....	59
4.2.1.1 การผลิตฟิล์มบาง	59
4.2.1.2 พฤติกรรมทางความร้อนของเจล.....	69
4.2.1.3 การวิเคราะห์ด้วย XRD.....	70
4.2.1.4 ลักษณะจุลโครงสร้างของฟิล์ม.....	79
4.2.1.5 สมบัติทางไฟฟ้า.....	84
4.2.2 กระบวนการไดออล.....	92
4.2.2.1 การผลิตฟิล์มบาง	92
4.2.2.2 พฤติกรรมทางความร้อนของเจล.....	98
4.2.2.3 การวิเคราะห์ด้วย XRD.....	98
4.2.2.4 ลักษณะจุลโครงสร้างของฟิล์ม.....	102
4.2.2.5 สมบัติทางไฟฟ้า.....	105
บทที่ 5 สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ.....	107
รายการอ้างอิง.....	109

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
ภาคผนวก.....	114
ภาคผนวก	115
ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์.....	119



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
2.1	การใช้ประโยชน์ของฟิล์มบางของสารตั้งต้น $PbTiO_3$	13
3.1	สัดส่วนทางเคมีของการเตรียมสารตั้งต้น $Pb_{1-x}Ca_xTiO_3$	36
4.1	สรุปผลการวิเคราะห์ FTIR.....	57
4.2	ค่า c/a ratio ของผงเซรามิก $Pb_{1-x}Ca_xTiO_3$ ($x = 0.15, 0.24$) ที่ อุณหภูมิต่าง ๆ.....	73
4.3	ค่า c/a ratio ที่ได้จากฟิล์มบาง $Pb_{1-x}Ca_xTiO_3$ ($x = 0.15, 0.24$) ที่ อุณหภูมิต่าง ๆ.....	78
4.4	แผนผังค่า P_r (ก) และ E_c (ข) ที่สามารถตรวจวัดบนฟิล์มของ $Pb_{0.85}Ca_{0.15}TiO_3$	87
4.5	แผนผังค่า P_r (ก) และ E_c (ข) ที่สามารถตรวจวัดบนฟิล์มของ $Pb_{0.76}Ca_{0.24}TiO_3$	88
4.6	แผนผังค่า P_r (ก) และ E_c (ข) ที่สามารถตรวจวัดบนฟิล์มของ $Pb_{0.85}Ca_{0.15}TiO_3$ จำนวนเคลือบ 2 ชั้น.....	89
4.7	สรุปค่าไฟฟ้าที่ตรวจวัดบนฟิล์มของ $Pb_{1-x}Ca_xTiO_3$	90
4.8	สรุปค่าไฟฟ้าที่ตรวจวัดบนฟิล์มของ $Pb_{1-x}Ca_xTiO_3$ ของ S.Chewasatn.....	91
4.9	ค่า c/a ratio ของผงเซรามิก $Pb_{1-x}Ca_xTiO_3$ ($x = 0.15, 0.24$) ที่ อุณหภูมิต่าง ๆ.....	101
4.10	แผนผังค่า P_r (ก) และ E_c (ข) ที่สามารถตรวจวัดบนฟิล์มของ $Pb_{0.85}Ca_{0.15}TiO_3$ จำนวนเคลือบ 2 ชั้น.....	105
4.11	เปรียบเทียบสมบัติทางไฟฟ้าของสาร $Pb_{0.85}Ca_{0.15}TiO_3$ ที่เคลือบ ฟิล์มหนา 2 ชั้น.....	106
4.12	จุดด้อยและจุดเด่นของกระบวนการโซล-เจลไทโรคอลและกระบวนการ โซล-เจลไดออล.....	106

สารบัญรูป

รูปที่		หน้า
2.1	แผนผังการจำแนกผลึก 32 point groups และความสัมพันธ์ของสมบัติเฟอร์โรอิเล็กทริก.....	4
2.2	ฮีสเทอรีซิสลูปของสารเฟอร์โรอิเล็กทริก และสมบัติ Pr : remanent polarization, Ps : spontaneous polarization, Ec : coercive field.....	5
2.3	หน่วยเซลล์ของ PbTiO ₃	8
2.4	เฟสไดอะแกรมของ PbO-TiO ₂	8
2.5	แลตทิซพารามิเตอร์ของระบบ PbTiO ₃ -CaTiO ₃ ที่อุณหภูมิห้อง.....	10
2.6	แลตทิซพารามิเตอร์ของฟิล์ม Pb _{1-x} Ca _x TiO ₃ บนแผ่นรองแพลตินัม.....	11
2.7	แผนผังโครงสร้างฟิล์มบาง PCT สำหรับตัวตรวจจับสนุญาณ.....	12
2.8	สเปกตรัมความถี่ของแถบรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า.....	14
2.9	ขั้นตอนกระบวนการเคลือบโดยการเหวี่ยง (spin-coating).....	24
2.10	ขั้นตอนการแห้งของเจล.....	25
2.11	การเตรียมสารละลายตั้งต้นของ PZT โดยวิธีไทรออล (Sriprang).....	31
3.1	การสังเคราะห์สารละลายโซลของเลดแคลเซียมไททานेटโดยวิธีการโซลเจลด้วยไดออล.....	35
3.2	สังเคราะห์สารละลายโซลของเลดแคลเซียมไททานेटโดยวิธีการโซลเจลด้วยไทรออล.....	38
3.3	เครื่องสำหรับทำฟิล์มบาง (Spin coater).....	40
3.4	กระบวนการทำฟิล์มบาง.....	41
3.5	ภาพตัดขวางของชั้นงานที่จะทดสอบค่าทางไฟฟ้า.....	44
3.6	วงจร Sawyer – Tower.....	44
4.1	สเปกตรัม FTIR ของ ก. Pb(OOCCH ₃) ₂ ·3H ₂ O ข. Ca(NO ₃) ₂ ·4H ₂ O ค. Ti(OC ₃ H ₇) ₂ (CH ₃ COCHCOCH ₃) ₂ ง. CH ₃ CH ₂ C(CH ₂ OH) ₃ จ. สารที่ได้จากการกลั่น ฉ. โซลตั้งต้น.....	48-49
4.2	สเปกตรัม FTIR ของโซลที่สังเคราะห์ได้จากกระบวนการไทรออล ก. ไม่ให้ความร้อน ข. ให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 100°C ค. ให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 300°C.....	50

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่		หน้า
4.3	สเปกตรัม FTIR ของ ก. $Pb(OOCCH_3)_2 \cdot 3H_2O$ ข. $Ca(NO_3)_2 \cdot 4H_2O$ ค. $Ti(OC_3H_7)_2(CH_3COCHCOCH_3)_2$ ง. $HO(CH_2)_3OH$ จ. สารที่ได้จาก การกลั่น ฉ. ไซลตั้งต้น.....	53-54
4.4	สเปกตรัม FTIR ของไซลที่สังเคราะห์ได้จากกระบวนการไทรอลด ก. ไม่ให้ ความร้อน ข. ให้ความร้อนที่อุณหภูมิ $100^\circ C$ ค. ให้ความร้อนที่อุณหภูมิ $300^\circ C$	56
4.5	ภาพถ่าย optical microscope ด้วยกำลังขยาย 100 เท่าของสาร $Pb_{0.85}Ca_{0.15}TiO_3$ ที่ความเข้มข้น 0.5 โมลาร์ ความเร็วรอบ 4000 รอบต่อ นาที preheat นาน 1 นาทีที่อุณหภูมิ ก. 80 องศาเซลเซียส ข. 100 องศาเซลเซียส.....	60
4.6	ภาพถ่าย optical microscope ด้วยกำลังขยาย 100 เท่าของสาร $Pb_{0.85}Ca_{0.15}TiO_3$ ที่ความเข้มข้น 0.5 โมลาร์ ความเร็วรอบ 4000 รอบต่อ นาที preheat 80 องศาเซลเซียส โดยใช้เวลา ก. 5 นาที ข. 30 นาที ค. 60 นาที ง. 120 นาที.....	61
4.7	ความสัมพันธ์ความหนาของฟิล์มกับความเข้มข้นของ $Pb_{0.85}Ca_{0.15}TiO_3$	62
4.8	ภาพถ่ายจุลโครงสร้างภาคตัดขวางของฟิล์มเผาที่อุณหภูมิ $500^\circ C$ ของ $Pb_{0.85}Ca_{0.15}TiO_3$ ที่ความเข้มข้น ก. 0.5 โมลาร์ ข. 0.7 โมลาร์.....	63
4.9	ภาพถ่ายฟิล์มบาง $Pb_{0.85}Ca_{0.15}TiO_3$ ที่ความเข้มข้น 0.3 โมลาร์ preheat ที่ อุณหภูมิ $80^\circ C$ นาน 30 นาที และเผาที่ $500^\circ C$ นาน 30 นาที ก. จากกล้อง optical microscope กำลังขยาย 100 เท่า ข. ภาพถ่าย SEM กำลังขยาย 2000 เท่า.....	65
4.10	ภาพถ่ายฟิล์มบาง $Pb_{0.85}Ca_{0.15}TiO_3$ ที่ความเข้มข้น 0.5 โมลาร์ preheat ที่ อุณหภูมิ $80^\circ C$ นาน 30 นาที และเผาที่ $500^\circ C$ นาน 30 นาที ก. จากกล้อง optical microscope กำลังขยาย 100 เท่า ข. ภาพถ่าย SEM กำลังขยาย 2000 เท่า.....	66

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.11	ภาพถ่ายฟิล์มบาง $Pb_{0.85}Ca_{0.15}TiO_3$ ที่ความเข้มข้น 0.7 โมลาร์ preheat ที่อุณหภูมิ $80^{\circ}C$ นาน 30 นาที และเผาที่ $500^{\circ}C$ นาน 30 นาที ค. จากกล้อง optical microscope กำลังขยาย 100 เท่า ง. ภาพถ่าย SEM กำลังขยาย 2000 เท่า 67
4.12	ภาพถ่ายฟิล์มบาง $Pb_{0.85}Ca_{0.15}TiO_3$ ที่ความเข้มข้น 0.9 โมลาร์ preheat ที่อุณหภูมิ $80^{\circ}C$ นาน 30 นาที และเผาที่ $500^{\circ}C$ นาน 30 นาที จ. จากกล้อง optical microscope กำลังขยาย 100 เท่า ฉ. ภาพถ่าย SEM กำลังขยาย 2000 เท่า 68
4.13	ข้อมูล TGA ของเจลแห้ง $Pb_{0.85}Ca_{0.15}TiO_3$ ที่อัตราการเพิ่มอุณหภูมิ $10^{\circ}C$ ต่อนาที 69
4.14	แผนผังแสดงขั้นตอนการ Decomposition..... 70
4.15	กราฟ XRD ของผง $Pb_{0.85}Ca_{0.15}TiO_3$ ที่อุณหภูมิต่าง ๆ 71
4.16	กราฟ XRD ของผง $Pb_{0.76}Ca_{0.24}TiO_3$ ที่อุณหภูมิต่าง ๆ 72
4.17	กราฟ XRD ของฟิล์มบาง $Pb_{0.85}Ca_{0.15}TiO_3$ ที่อุณหภูมิต่าง ๆ 74
4.18	กราฟ XRD ของฟิล์มบาง $Pb_{0.76}Ca_{0.24}TiO_3$ ที่อุณหภูมิต่าง ๆ 75
4.19	กราฟ XRD แผ่นรองชนิดซิลิกอนที่อุณหภูมิต่าง ๆ 76
4.20	ภาพถ่ายจุลโครงสร้างฟิล์มบางของ $Pb_{0.85}Ca_{0.15}TiO_3$ ถูกเผาเป็นเวลา 30 นาที ที่อุณหภูมิ ก. $450^{\circ}C$ ข. $500^{\circ}C$ ค. $550^{\circ}C$ ง. $600^{\circ}C$ จ. $650^{\circ}C$... 80-81
4.21	ภาพถ่ายจุลโครงสร้างฟิล์มบางของ $Pb_{0.76}Ca_{0.24}TiO_3$ ถูกเผาเป็นเวลา 30 นาที ที่อุณหภูมิ ก. $450^{\circ}C$ ข. $500^{\circ}C$ ค. $550^{\circ}C$ ง. $600^{\circ}C$ จ. $650^{\circ}C$... 82-83
4.22	P-E hysteresis loop ของ $Pb_{0.85}Ca_{0.15}TiO_3$ เผาซินเตอร์ที่อุณหภูมิ $500^{\circ}C$ 30 นาที วัดที่ 300kV/cm..... 85
4.23	P-E hysteresis loop ของ $Pb_{0.76}Ca_{0.24}TiO_3$ เผาซินเตอร์ที่อุณหภูมิ $500^{\circ}C$ 30 นาที วัดที่ 300 kV/cm..... 86
4.24	ภาพถ่าย optical microscope ของฟิล์ม $Pb_{0.85}Ca_{0.15}TiO_3$ ที่ความเข้มข้น 0.5 โมลาร์ อุณหภูมิ $300^{\circ}C$ สปินที่ความเร็วรอบต่าง ๆ ก. 3000 rpm ข. 4000 rpm ค. 5000 rpm..... 93

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่		หน้า
4.25	ภาพถ่าย optical microscope ของฟิล์ม $Pb_{0.85}Ca_{0.15}TiO_3$ ที่ความเข้มข้น 0.5 โมลาร์ ความเร็วรอบ 4000 rpm preheat ที่อุณหภูมิต่าง ๆ ก. 200°C ข. 300°C ค. 400°C.....	94
4.26	การเปลี่ยนแปลงความหนาของฟิล์มกับความเข้มข้นของ $Pb_{0.85}Ca_{0.15}TiO_3$ สำหรับการเคลือบฟิล์มหนา 1 ชั้น หลังจากการเผาซินเตอร์ที่ 650°C 30 นาที.....	95
4.27	ภาพถ่าย optical microscope ของฟิล์ม $Pb_{0.85}Ca_{0.15}TiO_3$ สำหรับการเคลือบฟิล์มหนา 1 ชั้นหลังจากการเผาซินเตอร์ที่ 650°C 30 นาที ที่ความเข้มข้น ก. 0.3 โมลาร์ ข. 0.5 โมลาร์ ค. 0.7 โมลาร์ ง. 0.9 โมลาร์.....	96
4.28	ภาพถ่าย SEM ของฟิล์ม $Pb_{0.85}Ca_{0.15}TiO_3$ สำหรับการเคลือบฟิล์มหนา 1 ชั้นหลังจากการเผาซินเตอร์ที่ 650°C 30 นาที ที่ความเข้มข้น 0.5 โมลาร์ ก. พื้นผิวของฟิล์มที่กำลังขยาย 5,000 เท่า ข. ภาคตัดขวางของฟิล์มที่กำลังขยาย 10,000 เท่า.....	97
4.29	ข้อมูล TGA ของเจลแห้ง $Pb_{0.85}Ca_{0.15}TiO_3$ โดยกระบวนการไดออลที่อัตราการให้ความร้อน 10°C/min.....	98
4.30	กราฟ XRD ของผง $Pb_{0.85}Ca_{0.15}TiO_3$ ที่อุณหภูมิต่าง ๆ	99
4.31	กราฟ XRD ของผง $Pb_{0.76}Ca_{0.24}TiO_3$ ที่อุณหภูมิต่าง ๆ	100
4.32	กราฟ XRD ของฟิล์มบาง $Pb_{0.85}Ca_{0.15}TiO_3$ ที่อุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียส.	102
4.33	กราฟ XRD ของฟิล์มบาง $Pb_{0.76}Ca_{0.24}TiO_3$ ที่อุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียส.	102
4.34	ภาพถ่าย SEM ของ $Pb_{1-x}Ca_xTiO_3$ ก. x = 0.15 ข. X = 0.24 เผาซินเตอร์ที่ อุณหภูมิ 650°C 30 นาที.....	104